

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11213364 A

(43) Date of publication of application: 06 . 08 . 99

(51) Int. Cl. G11B 5/60

(21) Application number: 10027851

(22) Date of filing: 27 . 01 . 98

(71) Applicant: TDK CORP

(72) Inventor: MORITA HARUYUKI
TOMITA KATSUHIKO
TAKAHASHI MASATO

(54) SUSPENSION, MAGNETIC HEAD DEVICE AND
INSPECTING METHOD AND MANUFACTURING
METHODS FOR THE DEVICE

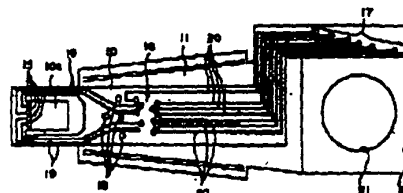
deformation of the flexure 10 is prevented even though
a measurement probe pin is pressed against the terminal
18 and the deterioration of the yield can be prevented.

(57) Abstract:

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

PROBLEM TO BE SOLVED: To make easily confirmable the action of a head IC chip and the connection condition by connecting a measurement connection terminal to a first connection terminal, which connects a magnetic head slider, and a second connection terminal, which connects the head IC chip connected to the first connection terminal, and providing the measurement connection terminal at the position other than the first and the second connection terminal positions.

SOLUTION: A connection terminal 15, which is connected to the input output electrodes of the magnetic head element of a magnetic head slider, is formed on a tongue section 10a of a flexure 10. A connection terminal 16, which is connected to the electrodes of the head IC, is formed on the middle section of the flexure 10 and the terminals 15 and 16 are connected by lead conductors 19. Then, a measurement connection terminal 18, that is used for the electrical inspection of the head IC, is formed at the position, which is located between the terminals 15 and 16 and located other than the locations of the terminals 15 and 16 preferably at the position where a load beam 11 is located on the back surface. Thus, the



(10) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-213364

(43) 公開日 平成11年(1999) 8月6日

(51) IntCl.⁴

G11B 5/60

識別記号

F I

G11B 5/60

P

審査請求 未請求 請求項の数17 FD (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平10-27851

(22) 出願日 平成10年(1998) 1月27日

(71) 出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72) 発明者 森田 浩幸

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー

ディーケイ株式会社内

(72) 発明者 富田 克彦

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー

ディーケイ株式会社内

(72) 発明者 ▲高▼橋 正人

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー

ディーケイ株式会社内

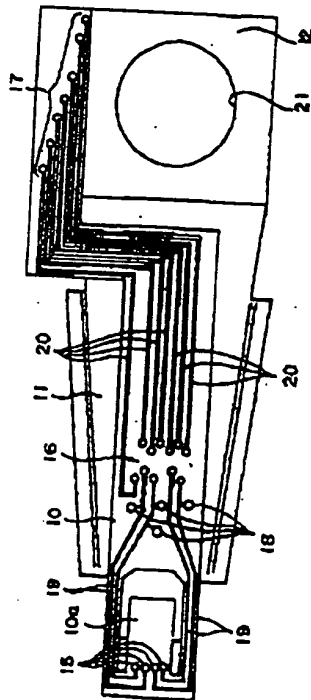
(74) 代理人 弁理士 山本 恵一

(54) 【発明の名称】 サスペンション、磁気ヘッド装置、該磁気ヘッド装置の検査方法及び該磁気ヘッド装置の製造方法

(67) 【要約】

【課題】 ヘッド用ICチップの動作確認及びその接続部の接続状態の確認を容易に行うことができ、しかも歩留の悪化も防止できるサスペンション、磁気ヘッド装置、並びにこの磁気ヘッド装置の検査方法及び製造方法を提供する。

【解決手段】 サスペンションは、磁気ヘッドスライダを接続するための第1の接続端子と、第1の接続端子に接続されておりヘッド用ICチップを接続するための第2の接続端子と、第1及び第2の接続端子に接続されておりこれら第1及び第2の接続端子と異なる位置に設けられている測定用接続端子とを備えている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁気ヘッドスライダを接続するための第1の接続端子と、該第1の接続端子に接続されておりヘッド用ICチップを接続するための第2の接続端子と、前記第1及び第2の接続端子に接続されており該第1及び第2の接続端子と異なる位置に設けられている測定用接続端子とを備えていることを特徴とするサスペンション。

【請求項2】 前記第2の接続端子に接続されており外部回路に接続される第3の接続端子をさらに備えていることを特徴とする請求項1に記載のサスペンション。

【請求項3】 前記第1の接続端子が当該サスペンションの一方の端部に設けられており、前記第3の接続端子が当該サスペンションの他方の端部に設けられており、前記第2の接続端子及び前記測定用接続端子が当該サスペンションの前記両端部間に設けられていることを特徴とする請求項2に記載のサスペンション。

【請求項4】 弾性金属材料によって形成されたロードビームと、該ロードビーム上に形成されており弾性材料からなるフレクシャと、該フレクシャ上に形成された薄膜パターンとをさらに備えており、前記第1及び第2の接続端子、並びに前記測定用接続端子が該薄膜パターンで形成されていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載のサスペンション。

【請求項5】 前記測定用接続端子が、前記ロードビームが背面に存在する位置で前記フレクシャ上に形成されていることを特徴とする請求項4に記載のサスペンション。

【請求項6】 前記薄膜パターンが、前記フレクシャ上に形成された絶縁性材料層と、該絶縁性材料層の上に形成された導体層とを少なくとも含んでいることを特徴とする請求項4又は5に記載のサスペンション。

【請求項7】 サスペンションと、該サスペンションに支持された磁気ヘッドスライダと、該サスペンションに支持されたヘッド用ICチップとを備えており、該サスペンションは、前記磁気ヘッドスライダが接続されている第1の接続端子と、該第1の接続端子に接続されておりヘッド用ICチップが接続されている第2の接続端子と、前記第1及び第2の接続端子に接続されており該第1及び第2の接続端子と異なる位置に設けられている測定用接続端子とを備えていることを特徴とする磁気ヘッド装置。

【請求項8】 前記サスペンションが、前記第2の接続端子に接続されており外部回路に接続される第3の接続端子をさらに備えていることを特徴とする請求項7に記載の装置。

【請求項9】 前記第1の接続端子が前記サスペンションの一方の端部に設けられており、前記第3の接続端子が前記サスペンションの他方の端部に設けられており、前記第2の接続端子及び前記測定用接続端子が前記サス

ペンションの前記両端部間に設けられていることを特徴とする請求項8に記載の装置。

【請求項10】 前記サスペンションが、弾性金属材料によって形成されたロードビームと、該ロードビーム上に形成されており弾性金属材料からなるフレクシャと、該フレクシャ上に形成された薄膜パターンとをさらに備えており、前記第1及び第2の接続端子、並びに前記測定用接続端子が該薄膜パターンで形成されていることを特徴とする請求項7から9のいずれか1項に記載の装置。

【請求項11】 前記測定用接続端子が、前記ロードビームが背面に存在する位置で前記フレクシャ上に形成されていることを特徴とする請求項10に記載の装置。

【請求項12】 前記薄膜パターンが、前記フレクシャ上に形成された絶縁性材料層と、該絶縁性材料層の上に形成された導体層とを少なくとも含んでいることを特徴とする請求項10又は11に記載の装置。

【請求項13】 前記ヘッド用ICチップが、前記サスペンションの磁気記録媒体と対向する側の面に取り付けられていることを特徴とする請求項7から12のいずれか1項に記載の装置。

【請求項14】 前記ヘッド用ICチップが、ベアチップであることを特徴とする請求項7から13のいずれか1項に記載の装置。

【請求項15】 請求項1から6のいずれか1項に記載のサスペンション上に前記ヘッド用ICチップを実装した後、該ヘッド用ICチップの電気的検査を前記測定用接続端子を用いて行うことを特徴とする磁気ヘッド装置の検査方法。

【請求項16】 前記ヘッド用ICチップの電気的検査を、前記磁気ヘッドスライダの実装前に行うことを特徴とする請求項15に記載の方法。

【請求項17】 請求項1から6のいずれか1項に記載のサスペンションを形成し、該形成したサスペンション上に前記ヘッド用ICチップを実装した後、該ヘッド用ICチップの電気的検査を前記測定用接続端子を用いて行い、前記ヘッド用ICチップが該電気的検査に合格した場合のみ、前記磁気ヘッドスライダの実装を行うことを特徴とする磁気ヘッド装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、薄膜磁気ヘッド素子を備えた磁気ヘッドスライダとヘッド用ICチップとを支持するための弾性を有するサスペンション、このサスペンションと磁気ヘッドスライダとヘッド用ICチップとを含んでなる磁気ヘッド装置、並びにこの磁気ヘッド装置の検査方法及び製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 磁気ヘッド装置において、磁気ディスク媒体等の磁気記録媒体に対して磁気情報の書き込み及び

／又は磁気情報の読み出しを行う磁気ヘッド素子は、一般に、磁気記録媒体上を浮上するスライダ上に形成されている。このスライダは、可動アームの端部から延びる弾性金属薄板で構成されるサスペンションによって支持される。

【0003】磁気ヘッド素子への書き込み電流の増幅、磁気ヘッド素子からの読み出し電圧の増幅、並びに書き込み及び読み出しの制御等を行うヘッド用ICチップは、通常、サスペンションの後方に位置する可動アーム上に取り付けられている。しかしながら、ヘッド用ICチップを可動アーム上に設けると、このICチップと磁気ヘッド素子とを結ぶリード線（接続線の一部）の距離が長くなってノイズが発生し易くなる。さらに、リード線の距離が長くなることによって、このリード線のもつ寄生容量、インダクタンス成分に基づくパルス信号の立ち上がり、立ち下がり時間が長くなる（遅れる）ので、データの高速転送が困難となる。

【0004】このような不都合を解消するため、ヘッド用ICチップをサスペンション上に設けることによって、このICチップと磁気ヘッド素子との距離を短縮し、これによってリード線によるノイズ発生を抑制する技術は、既に提案されている（例えば、特開昭53-69623号公報及び特開平3-108120号公報等）。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】このような磁気ヘッド装置を製造する際のヘッド用ICチップの動作確認及びその接続部の接続状態の確認は、ヘッド用ICチップ及びスライダをサスペンション上に実装した後、即ちヘッドジンバルアセンブリ（HGA）に組み立てた後、この磁気ヘッド装置（HGA）を実際に磁気媒体上を相対的に走行させ、電磁的に読み書きすることによって行われる。

【0006】しかしながら、このような検査方法によると、既に実装されているヘッド用ICチップの動作に不具合があった場合、良品であるスライダをも含めたHGA全体が不良品となることから、部品自体にもまた製造工程上にも非常に無駄が大きくなる。これはまた、ヘッド用ICチップの歩留が最終的なHGAの歩留に大きな影響を与えることともなる。なお、ヘッド用ICチップは一般にペアチップを用いているため、チップ単体でその動作確認を行うことはかなり難しく、また、チップ単体の検査ではその接続部の接続状態の確認を行うことができない。

【0007】サスペンションにヘッド用ICチップを実装した後、スライダを搭載する前にその磁気ヘッドスライダ用の接続端子と外部回路との接続端子とを用いてこのICチップの動作確認試験を行うことは可能ではあるが、その試験時に、プローブピンを磁気ヘッドスライダ用接続端子に押し当てると、フレクシャの変形や接続端

子にキズが発生し易く、歩留が悪化する可能性がある。即ち、フレクシャが変形すると、磁気ヘッドスライダの取り付け姿勢が変わってしまい、浮上特性に悪影響を与える可能性が大きく、また接続端子にキズが発生すると磁気ヘッドスライダを実装した場合に接続不良の発生する可能性があるためである。

【0008】従って本発明の目的は、ヘッド用ICチップの動作確認及びその接続部の接続状態の確認を容易に行うことができ、しかも歩留の悪化も防止できるサスペンション、磁気ヘッド装置、並びにこの磁気ヘッド装置の検査方法及び製造方法を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明によれば、磁気ヘッドスライダを接続するための第1の接続端子と、第1の接続端子に接続されておりヘッド用ICチップを接続するための第2の接続端子と、第1及び第2の接続端子に接続されておりこれら第1及び第2の接続端子と異なる位置に設けられている測定用接続端子とを備えているサスペンションが提供される。

【0010】さらに本発明によれば、サスペンションと、サスペンションに支持された磁気ヘッドスライダと、サスペンションに支持されたヘッド用ICチップとを備えており、このサスペンションは、磁気ヘッドスライダが接続されている第1の接続端子と、第1の接続端子に接続されておりヘッド用ICチップが接続されている第2の接続端子と、第1及び第2の接続端子に接続されておりこれら第1及び第2の接続端子と異なる位置に設けられている測定用接続端子とを備えている磁気ヘッド装置が提供される。

【0011】測定用接続端子を新たに設けているので、サスペンション上にヘッド用ICチップを実装した後、磁気ヘッドスライダ用の第1の接続端子を使用することなくこのヘッド用ICチップの動作確認試験を容易に行うことができる。その動作確認試験に第1の接続端子を使用しないので、フレクシャが変形したり、以後の工程で接続動作を行うこの第1の接続端子にキズがついて接続不良を起こす恐れがなくなり、その結果、歩留が悪化するような不都合が生じない。

【0012】第2の接続端子に接続されており外部回路に接続される第3の接続端子をさらに備えていることが好ましい。

【0013】第1の接続端子がサスペンションの一方の端部に設けられており、第3の接続端子がサスペンションの他方の端部に設けられており、第2の接続端子及び測定用接続端子がサスペンションの両端部に設けられていることも好ましい。

【0014】サスペンションが、弾性金属材料によって形成されたロードビームと、ロードビーム上に形成されており弾性材料からなるフレクシャと、フレクシャ上に形成された薄膜パターンとをさらに備えており、第1及

び第2の接続端子、並びに測定用接続端子がこの薄膜パターンで形成されていることが好ましい。

【0015】測定用接続端子が、このロードビームが背面に存在する位置でフレクシャ上に形成されていることが好ましい。背面にロードビームがあるので強度的に問題がなく、測定用プローブピンを押し当てても変形する恐れは全くない。

【0016】薄膜パターンが、フレクシャ上に形成された絶縁性材料層と、絶縁性材料層の上に形成された導体層とを少なくとも含んでいることが好ましい。

【0017】ヘッド用ICチップが、サスペンションの磁気記録媒体と対向する側の面に取り付けられていることが好ましい。これにより、スライダ及びヘッド用ICチップと磁気記録媒体との相対的な移動によって生じる空気流、より具体的な例においては、固定位置にあるスライダ及びヘッド用ICチップに対して回転する磁気ディスク媒体によって生じる空気流がヘッド用ICチップの近傍を通過するため、この空気流によってICチップが冷却され、その結果、このICチップ自体の温度上昇を大幅に低減させることができる。

【0018】ヘッド用ICチップが、ペラチップであることも好ましい。

【0019】本発明によれば、さらに、磁気ヘッドスライダを接続するための第1の接続端子と、第1の接続端子に接続されておりヘッド用ICチップを接続するための第2の接続端子と、第1及び第2の接続端子に接続されておりこれら第1及び第2の接続端子と異なる位置に設けられている測定用接続端子とを備えているサスペンション上にヘッド用ICチップを実装した後、ヘッド用ICチップの電氣的検査をこの測定用接続端子を用いて行う磁気ヘッド装置の検査方法が提供される。

【0020】ヘッド用ICチップの電氣的検査を、磁気ヘッドスライダの実装前に行うことが好ましい。さらに、磁気ヘッドスライダの実装後には、測定用接続端子は、第1の接続端子と磁気ヘッドスライダの接続点との導通確認のためのチェック端子として使用でき、磁気ヘッド装置が動作不良の際の要因、ICチップや磁気ヘッドスライダさらには接続点導通不良等の解析に利用できる。

【0021】本発明によれば、またさらに、磁気ヘッドスライダを接続するための第1の接続端子と、第1の接続端子に接続されておりヘッド用ICチップを接続するための第2の接続端子と、第1及び第2の接続端子に接続されておりこれら第1及び第2の接続端子と異なる位置に設けられている測定用接続端子とを備えているサスペンションを形成し、形成したサスペンション上にヘッド用ICチップを実装した後、このヘッド用ICチップの電氣的検査を測定用接続端子を用いて行い、ヘッド用ICチップがこの電氣的検査に合格した場合のみ、磁気ヘッドスライダの実装を行う磁気ヘッド装置の製造方法

が提供される。

【0022】ヘッド用ICチップが実装された後、磁気ヘッドスライダを実装する前にこのICチップの動作確認試験等の電氣的検査が行われるので、実装されているヘッド用ICチップの動作に不具合があった場合、スライダを装着することなくその磁気ヘッド装置(HGA)を不良品として除外することができる。その結果、磁気ヘッドスライダ自体を無駄にすることがなく、またそのスライダの実装工程等の製造工程も無駄とはならない。

また、ヘッド用ICチップ及びその接続部の歩留が最終的な磁気ヘッド装置の歩留に影響を与えるようなこともない。

【0023】

【発明の実施の形態】以下図面を用いて本発明の実施形態を詳細に説明する。

【0024】図1は本発明の一実施形態におけるサスペンションの構成を磁気ディスク媒体と対向する面側から見た平面図であり、図2は図1のサスペンションにヘッド用ICチップを実装した状態を示す平面図であり、図3は図2のサスペンションにさらに磁気ヘッドスライダを実装してなる磁気ヘッド装置(HGA)の平面図である。

【0025】これらの図において、10は先端部に磁気ヘッド素子を備えた磁気ヘッドスライダ13(図3)を一方の端部に設けられた舌部10aで担持しかつヘッド用ICチップ14(図2、図3)をその途中で支持する可撓性のフレクシャ、11はフレクシャ10を支持固着するロードビーム、12はロードビーム11の基部に設けられたベースプレートをそれぞれ示している。磁気ヘッドスライダ13及びヘッド用ICチップ14は、磁気ディスク媒体の表面に対向するように、サスペンションの磁気ディスク媒体側となる面上に設けられている。本実施形態において、サスペンションは、フレクシャ10、ロードビーム11及びベースプレート12の3ピース構成となっている。

【0026】フレクシャ10は、本実施形態では、厚さ約25 μ mのステンレス鋼板(例えばSUS304T A)によって構成されており、ロードビーム11の幅より小さい一様な幅を有する形状に形成されている。このように、フレクシャ10をステンレス鋼板で構成することにより、フレクシャ全体を樹脂で構成した場合のように、スライダの取り付け面の平面度が悪かったり、可動アームへの取り付け面とスライダの取り付け面とのなす角度の分布が大きくなる等の不具合が生じない。

【0027】このフレクシャ10上には、必要数(複数)のリード導体及び接続端子を構成する薄膜パターンが形成されている。フレクシャ10の一方の端部(先端部側)の舌部10a上には、磁気ヘッドスライダ13の磁気ヘッド素子の入出力電極と電氣的に接続される接続端子(第1の接続端子)15が形成されており、フレク

7
 シャ10の他方の端部(基部側)上には、外部回路に接続される、具体的にはFPC(フレキシブルプリントケーブル)による接続ケーブルに電気的に接続される接続端子17(第3の接続端子)が形成されている。

【0028】フレクシャ10の中間部上には、ヘッド用ICチップ14の電極と電気的に接続される接続端子(第2の接続端子)16が形成されている。さらに、この接続端子16と接続端子15との間には、これら接続端子16及び接続端子15とは異なる位置にヘッド用ICチップ14の電気的検査に用いられる測定用接続端子18が形成されている。

【0029】なお、本実施形態では、フレクシャ10の基部がベースプレート12の位置で終端しておりその上の接続端子17もベースプレート12の後端より前側(サスペンションの先端側)に設けられているが、フレクシャ10の基部及び接続端子17がベースプレート12の後端より後側に設けられる場合もある。その場合、接続端子16もベースプレート12の後端より後側に設けられるかもしれない。そのような場合にも、測定用接続端子18は、接続端子16と接続端子15との間に形成される。好ましくは、この測定用接続端子18は、背面にロードビーム11が存在する位置に設けられる。このように背面にロードビーム11がある位置に設けることで、強度的な問題がなくなり、測定用プローブピンをこの測定用接続端子18に押し当ててもフレクシャ10が変形することがなくなる。

【0030】本実施形態において、接続端子15は、磁気ヘッド素子の入出力電極の数に対応した4つのパッドを有しており、これら4つのパッドは4本のリード導体19を介して接続端子16の11個のパッドのうちの4つのパッドに接続されている。これら4本のリード導体19に測定用接続端子18の4つのパッドが接続されている。一方、接続端子17は、本実施形態では、7つのパッドを有しており、これら7つのパッドは7本のリード導体20を介して接続端子16の11個のパッドのうちの残りの7つのパッドに接続されている。なお、各接続端子のパッド数及びリード導体の本数は、磁気ヘッドスライダ13及びヘッド用ICチップ14の仕様によっては、これと異なる値に設定されるかもしれない。

【0031】薄膜パターンは、金属薄板上にプリント基板を作成するのと同じ公知のパターニング方法で形成される。例えば、厚さ約5 μ mのポリイミド等の樹脂材料による第1の絶縁性材料層、パターン化された厚さ約4 μ mの銅層(導体層)及び厚さ約5 μ mのポリイミド等の樹脂材料による第2の絶縁性材料層をこの順序でフレクシャ10側から順次積層することによって形成される。ただし、接続端子15～18の部分は、銅層上にニッケル層、金層が積層形成されており、その上に第2の絶縁性材料層は形成されない。なお、図1～図3では、理解を容易にするため、リード導体19及び20が実線

で表わされている。

【0032】ロードビーム11は、先端に向けて幅が狭くなる形状の約70～75 μ m厚のステンレス鋼板で構成されており、フレクシャ10をその全長に渡って支持している。ただし、フレクシャ10とロードビーム11との固着は、複数の溶接点によってなされている。

【0033】ベースプレート12は、ステンレス鋼又は鉄で構成されており、ロードビーム11の基部に溶接によって固着されている。このベースプレート12を取り付け部21で固定することによって、サスペンションの可動アームへの取り付けが行われる。なお、2ピース構造のサスペンションでは、ベースプレートが別個に設けられず、ロードビーム11の基部がベースプレートとして機能する。

【0034】サスペンションの長さ方向の中間部の接続端子16の部分には、ヘッド用ICチップ14が実装される(図2、図3)。即ち、このICチップ14は、磁気ヘッドスライダ13が取り付けられる面と同一の面上(磁気ディスク媒体と対向する側の面上)に取り付けられることとなる。ヘッド用ICチップ14は、ペラチップであり、好ましくはその質量は1.0mg以下である。このように軽量とすることにより、ICチップをサスペンション上に取り付けても、機械的な振動特性が悪化することを防止できる。このヘッド用ICチップ14は、フレクシャ10上の接続端子16にハンダを用いたフリップチップボンディングにより接続される。

【0035】このように、ヘッド用ICチップ14がサスペンションの磁気ディスク媒体と対向する側の面上に実装されていることにより、固定位置にあるスライダ13及びヘッド用ICチップ14に対して回転する磁気ディスク媒体によって生じる空気流がこのヘッド用ICチップ14の近傍を通過するため、この空気流によってICチップ14が冷却され、書き込み電流が流れている際にも、その温度上昇を大幅に低減させることができる。

【0036】サスペンションの先端部の接続端子15の部分には、磁気ヘッドスライダ13が実装される(図3)。リード導体19は、スライダ13の両側を通過してフレクシャ10の先端に延びており、この先端から折り返されて、接続端子15に接続されており、さらにスライダ13に設けられた入出力電極に接続されている。なお、図には示されていないが、スライダ13に対応する部分のフレクシャ10及びロードビーム11間にディンプルを設けてもよい。

【0037】次に、本実施形態の磁気ヘッド装置(HGA)の検査工程を含む製造方法について説明する。図4は、本実施形態の磁気ヘッド装置を製造する際のヘッド用ICチップ及び磁気ヘッドスライダの実装工程並びに検査工程部分を概略的に示すフローチャートである。

【0038】同図に示すように、まず、図1に示すごとくフレクシャ10と、ロードビーム11と、ベースプレ

ート12と、フレクシャ10上に形成された薄膜パターンの接続端子15~17、測定用接続端子18、並びにリード部19及び20からなるサスペンションを形成する(ステップS1)。

【0039】次いで、このサスペンション上にヘッド用ICチップ14をフリップチップボンディングにより実装し、ヘッド用ICチップ14の入出力電極を接続端子16に電気的に接続する(ステップS2)。この状態を図2に示されている。

【0040】次いで、この状態で、接続端子17及び測定用接続端子18に測定器(図示なし)のプロブピンを押し当ててこの測定器とヘッド用ICチップ14の入出力電極とを電気的に接続し、このヘッド用ICチップ14の動作確認等の電気的試験を行う(ステップS3)。

【0041】ヘッド用ICチップ14の電気的検査としては、測定用接続端子18間の短絡試験、読み出しMR磁気ヘッド素子を想定したダミーの抵抗(〜40Ω)及び書き込みインダクティブ磁気ヘッド素子を想定したダミーのインダクタ(〜80mH)をヘッド用ICチップ14の磁気ヘッド側の電極間に接続して行うヘッド用ICチップ14自体及びその接続部の動作確認試験、ヘッド用ICチップ14の増幅率等のアナログ特性に関する種々の試験、及びICチップに関するその他の一般的試験が可能である。ただし、アナログ特性に関する試験は、測定及び評価設備が高価であるため、このICチップ自体を製造する際のウエハ段階で済ませておき、サスペンション上に搭載した後は、ヘッド用ICチップ14とその接続端子16及びリード部19及び20との導通を確認するに留めることが生産コストを抑える意味では有利である。

【0042】動作確認試験の結果、ヘッド用ICチップ14及びその接続部の動作が正常ではない場合は、このサスペンション及びICチップの組立体が不良品であるとして製造工程から取り除く(ステップS4、S5)。ヘッド用ICチップ14及びその接続部の動作が正常である場合は、このサスペンション及びICチップの組立体が良品であるとして、磁気ヘッドスライダ13の実装を行う(ステップS4、S6)。

【0043】このように、ヘッド用ICチップ14が実装された後、磁気ヘッドスライダ13を実装する前にこのICチップ14の動作確認試験が行われるので、実装されているヘッド用ICチップ14の動作に不具合があった場合、スライダを装着することなくその磁気ヘッド装置を不良品として除外することができる。その結果、磁気ヘッドスライダ13を無駄に搭載してしまうことによりそのスライダ自体が失われてしまう不都合がなく、またそのスライダの実装工程等の製造工程も無駄とはならない。また、ヘッド用ICチップ14及びその接続部の歩留が最終的な磁気ヘッド装置の歩留に影響を与える

ようなこともない。さらに、この動作確認試験には、接続端子15を使用せず、専用の測定用接続端子18を使用するので、フレクシャ10の舌部10aが変形したり、以後のスライダ実装工程で接続動作を行うこの接続端子15にキズがついて接続不良を起こす恐れがなくなり、その結果、歩留が悪化するような不都合が生じない。また、磁気ヘッドスライダ13の実装後には、この測定用接続端子18は、接続端子15と磁気ヘッドスライダ13の接続点との導通確認のためのチェック端子として使用でき、磁気ヘッド装置が動作不良の際の要因、ヘッド用ICチップ14や磁気ヘッドスライダ13、さらには接続点導通不良等の解析に利用することができる。

【0044】以上述べた実施形態は全て本発明を例示的に示すものであって限定的に示すものではなく、本発明は他の種々の変形態様及び変更態様で実施することができる。従って本発明の範囲は特許請求の範囲及びその均等範囲によってのみ規定されるものである。

【0045】

【発明の効果】以上詳細に説明したように本発明によれば、測定用接続端子を新たに設けているので、サスペンション上にヘッド用ICチップを実装した後に、磁気ヘッドスライダ用の接続端子を使用することなくこのヘッド用ICチップの動作確認を容易に行うことができる。その動作確認に接続端子を使用しないので、フレクシャが変形したり、以後の工程で接続動作を行うこの接続端子にキズがついて接続不良を起こす恐れがなくなり、その結果、歩留が悪化するような不都合が生じない。

【0046】また、ヘッド用ICチップが実装された後、磁気ヘッドスライダを実装する前にこのICチップの動作確認試験等の電気的検査が行われるので、実装されているヘッド用ICチップの動作に不具合があった場合、スライダを装着することなくその磁気ヘッド装置を不良品として除外することができる。その結果、磁気ヘッドスライダ自体を無駄にすることがなく、またそのスライダの実装工程等の製造工程も無駄とはならない。また、ヘッド用ICチップ及びその接続部の歩留が最終的な磁気ヘッド装置の歩留に影響を与えるようなこともない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態におけるサスペンションの構成を磁気ディスク媒体と対向する面側から見た平面図である。

【図2】図1のサスペンションにヘッド用ICチップを実装した状態を示す平面図である。

【図3】図2のサスペンションにさらに磁気ヘッドスライダを実装してなる磁気ヘッド装置の平面図である。

【図4】本実施形態の磁気ヘッド装置を製造する際のヘッド用ICチップ及び磁気ヘッドスライダの実装工程並びに検査工程部分を概略的に示すフローチャートであ

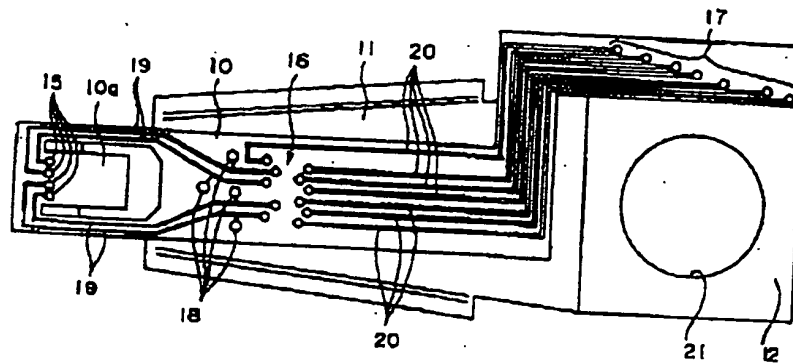
る。

【符号の説明】

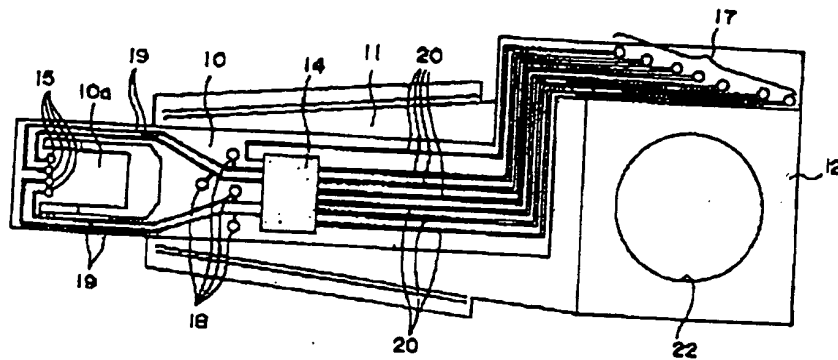
- 10 フレクシャ
11 ロードビーム
12 ベースプレート
13 磁気ヘッドスライダ

- 14 ヘッド用ICチップ
15、16、17 接続端子
18 測定用接続端子
19、20 リード導体
21 取り付け部

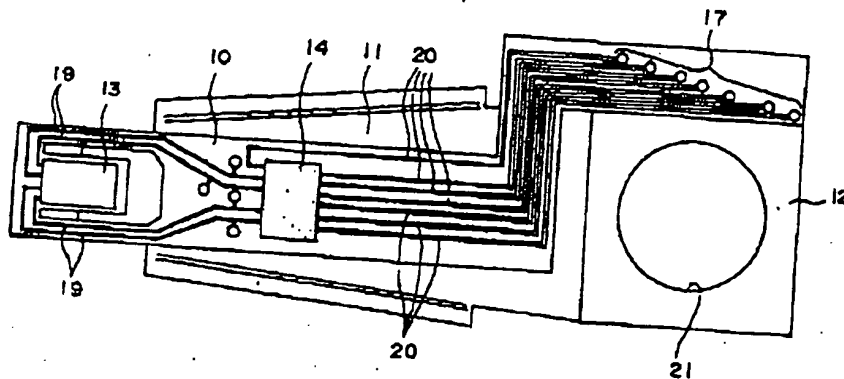
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

